RADIATION-SENSITIVE RESIN COMPOSITION

Publication number: JP8183819

Publication date: 1996-07-16

Inventor:

OGASAWARA SHOJI; SANO KIMIYASU; ENDO

MASAYUKI; BESSHO NOBUO

Applicant:

JAPAN SYNTHETIC RUBBER CO LTD

Classification:

- international: C08F290/04; C08F220/18; C08F220/32; C08F290/00;

C08G59/00; G02B5/20; G03F7/027; G03F7/038; C08F220/18; C08F220/00; C08F290/00; C08G59/00; G02B5/20; G03F7/027; G03F7/038; C08F220/00;

(IPC1-7): C08F290/04

- european:

Application number: JP19940339138 19941228 Priority number(s): JP19940339138 19941228

Report a data error here

Abstract of JP8183819

PURPOSE: To obtain a radiation-sensitive resin composition suitable for use in forming a protective film having a section effective in preventing wiring breakage on an optical device. CONSTITUTION: The composition comprises a copolymer (A) obtained from (a1) an unsaturated carboxylic acid and/or an unsaturated carboxylic anhydride, (a2) an epoxidized unsaturated compound, (a3) a monoolefin compound other than the ingredients (a1) and (a2), and (a4) 1-15wt.% conjugated diene compound; a polymerizable ethylenic compound and a radiation-sensitive polymerization initiator (B).

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

庁内整理番号

(11)特許出願公開番号

特開平8-183819

(43)公開日 平成8年(1996)7月16日

(51) Int.CL.°

酸別記号

ΡI

技術表示箇所

C08F 290/04 MRP

審査請求 未請求 請求項の数1 FD (全 13 頁)

(21)出顧番号	特度平6-339138	(71)出題人 000004178	
(00) ([(88f)	₩	日本合成ゴム株式会社	
(22)出顧日	平成6年(1994)12月28日	東京都中央区築地2丁目11番24号	
		(72)発明者 小笠原 昭二	
		東京都中央区築地二丁目11番24号 日]本合
		成ゴム株式会社内	
		(72) 発明者 佐野 公康	
		東京都中央区築地二丁目11番24号 日	1本合
		成ゴム株式会社内	
		(72)発明者 遠藤 昌之	
		東京都中央区築地二丁目11番24号 日]本合
		成ゴム株式会社内	
		Construction and a	
		最終質に	ご続く
		1	

(54) 【発明の名称】 威放射線性樹脂組成物

(57)【要約】

【目的】断線し難い断面形状を形成する保護膜を与える、光デバイス用保護膜形成材料として好適な感放射線 性樹脂組成物を提供する。

【構成】 [A] (a1) 不飽和カルボン酸および/または不飽和カルボン酸無水物、(a2) エボキシ基含有不飽和化合物、(a3) 前記(a1) および(a2) 以外のモノオレフィン系不飽和化合物および(a4) 共役ジオレフィン系不飽和化合物(1~15重量%)の共重合体、[B] エチレン性不飽和結合を有する重合性化合物、ならびに[C] 感放射線重合開始剤を含有することを特徴とする感放射線樹脂組成物。

【特許請求の範囲】

【請求項1】[A](a1)不飽和カルボン酸および/ または不飽和カルボン酸無水物、(a2)エポキシ基含 有不飽和化合物、(a3)前記(a1)および(a2) 以外のモノオレフィン系不飽和化合物および(a4)共 役ジオレフィン系不飽和化合物の共重合体であり、かつ (a4)の共重合量が1~15重量%である共重合体、

[B] エチレン性不飽和結合を有する重合性化合物、な らびに

[C] 感放射線重合開始剤を含有することを特徴とする 10 感放射線性樹脂組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、光デバイス用保護膜形 成材料として好適な耐熱性を有する感放射線性樹脂組成 物に関する。

[0002]

【従来の技術】液晶表示素子、固体撮像素子などの光デ パイスは、製造工程中に、例えば溶剤、酸、アルカリ溶 液などに浸漬処理されたり、配線電極層を製膜する際に 20 スパッタリングにより表面が局部的に高温加熱されるな どの苛酷な処理を受けることがある。このため、これら 素子には、製造時の変質を防ぐためにその表面に保護膜 が設けられる場合がある。

【0003】との保護膜には、上記のような処理に耐え うる諸特性が要求され、具体的には、基体または下層と の密着性に優れていること、平滑で表面硬度が高いと と、透明性に優れていること、長期に亘って着色、黄 変、白化等の変質がないように耐熱性および耐光性に優 れていること、耐溶剤性、耐酸性、耐アルカリ性などの 30 耐薬品性や耐水性に優れていることなどが要求される。 【0004】一方、とのような保護膜をカラー液晶表示 紫子のカラーフィルターに適用する場合には、一般的に 下地基板であるカラーフィルターの段差を平坦化できる ととが望まれている。特にSTN方式のカラー液晶表示 素子を製造する際には、カラーフィルターと対向基板と の張り合わせの精度を非常に厳密に行わなければなら ず、基板間のセルギャップを均一にすることが必要不可 欠になっている。

【0005】とのため従来、カラーフィルター表面に低 40 脂組成物を提供することにある。 粘度かつ高濃度のポリマー溶液を塗布して予めある程度 平坦化させた後、保護膜材料を塗布しており、とのよう な平坦化作業が必要なため、カラー液晶表示素子の製造 が煩雑となっている。

【0006】また、近年、カラー液晶表示素子の実装方 式として、小型化に適したCOG(CHIP ON G LASS) 方式が注目されているが、このCOG方式に よってカラー液晶表示素子を製造する際には、カラーフ ィルター以外の部分に保護膜が残存しないようにする必 要がある。

【0007】従来、カラーフィルター以外の部分に保護 膜が残存しないようにカラーフィルター上に保護膜を設 けるには、形成された保護膜上に、レジストパターンを 形成し、とのレジストバターンをマスクとして保護膜を ドライエッチングして、カラーフィルター以外の部分の 保護膜をドライエッチングで除去する方法が採用されて いる。しかしながら、とのドライエッチング方法では、 使用したレジストバターンをドライエッチング後に除去 しなければならず、工程が煩雑であるとともにドライエ ッチングによってカラー液晶表示素子に欠陥を生じる恐 れもあった。このため保護膜に要求される上記のような 諸特性を満たすと共に、下地基板であるカラーフィルタ 一表面の段差を平坦化することが可能であり、さらに露 光および現像によって不要な部分(例えばカラーフィル ター以外の部分)の保護膜を容易に除去することが可能 な材料が望まれていた。このような要求を満たす保護膜 を形成し得る材料としては、特開平6-43643号公 報や特開平6-192389号公報に記載されているよ うな感放射線性樹脂組成物が知られている。

2

【0008】とれらの感放射線性樹脂組成物を用いたカ ラー液晶表示素子の製造工程では、下地基板であるカラ ーフィルター表面を平坦化すると共に、放射線照射およ び現像により不要な部分を除去して所定パターンの保護 膜をカラーフィルター上に設けた後、その上に配線電極 層を製膜するが、この際、保護膜の断面形状が問題とな る。すなわち、保護膜の断面形状が鋭角の場合や、角が 鋭く立っている場合は、配線電極層の断線がおとり易 い。このため、断線をおとしにくい、なだらかな断面形 状を形成する材料が求められている。

[0009]

[発明が解決しようとする課題] 本発明の目的は、保護 膜として従来から要求される諸特性、具体的には、密着 性、表面硬度、透明性、耐熱性、耐光性、耐薬品性、耐 水性などを満たすと共に、下地基板であるカラーフィル ターの段差を平坦化するととが可能であり、さらに放射 線照射および現像によって不要な部分(例えばカラーフ ィルター以外の部分)を容易に除去することができ、し かも、断線し難い断面形状を形成する保護膜を与える、 光デバイス用保護膜形成材料として好適な感放射線性樹

[0010]

【課題を解決するための手段】上記課題は、本発明であ

[A] (a1) 不飽和カルボン酸および/または不飽和 カルボン酸無水物(以下、「化合物(al)」ともい う。)、(a2)エポキシ基含有不飽和化合物(以下、 「化合物 (a2)」ともいう。)、(a3)前記(a 1) および(a2) 以外のモノオレフィン系不飽和化合 物(以下、「化合物(a3)」ともいう。)および(a 50 4) 共役ジオレフィン系不飽和化合物(以下、「化合物

(a4)」ともいう。)の共重合体において(a4)の 共重合量が1~15重量%である共重合体(以下、「共 重合体[A]」ともいう。)、

[B] エチレン性不飽和結合を有する重合性化合物(以 下、「重合性化合物 [B]」ともいう。)、ならびに

- [C] 感放射線重合開始剤(以下、「重合開始剤
- [C]」ともいう。)を含有することを特徴とする感放 射線性樹脂組成物により達成される。

【0011】以下、本発明の感放射線性樹脂組成物につ いて詳述する。本発明の感放射線性樹脂組成物は、共重 10 合体[A]、重合性化合物[B]および重合開始剤 [C] からなることを特徴とする。

【0012】<u>共重合体[A]</u>

共重合体 [A] は、化合物 (a1)、化合物 (a2)、 化合物(a3)および化合物(a4)を溶媒中で、重合 開始剤の存在下にラジカル重合することによって合成す るととができる。

【0013】化合物(a1)

化合物(a1)は、現像液であるアルカリ水溶液に対す る溶解性の調節および得られる保護膜の表面硬度を高め 20 るために必要であり、本発明で用いられる共重合体 [A]は、化合物(a1)から誘導される構成単位を、 好ましくは5~40重量%、特に好ましくは10~30 重量%含有している。との構成単位が5重量%未満であ る共重合体は、アルカリ水溶液に溶解しにくくなり、-方40重量%を超える共重合体はアルカリ水溶液に対す る溶解性が大きくなりすぎる傾向にある。化合物(a 1) としては、例えばアクリル酸、メタクリル酸、クロ トン酸などのモノカルボン酸:マレイン酸、フマル酸、 ン酸; およびこれらジカルボン酸の無水物が挙げられ る。とれらのうち、アクリル酸、メタクリル酸、無水マ レイン酸などが共重合反応性、アルカリ水溶液に対する 溶解性および入手が容易である点から好ましく用いられ る。とれらは、単独であるいは組み合わせて用いられ る。

【0014】化合物(a2)

化合物(a2)は、得られる保護膜の耐熱性および表面 硬度を高めるために必要であり、本発明で用いられる共 重合体 [A] は、化合物 (a2) から誘導される構成単 40 位を、好ましくは10~70重量%、特に好ましくは2 0~50重量%含有している。との構成単位が10重量 %未満の場合は得られる保護膜の耐熱性が低下する傾向 にあり、一方70重量%を超える場合は共重合体の保存 安定性が低下する傾向にある。

【0015】化合物(a2)としては、例えばアクリル 酸グリシジル、メタクリル酸グリシジル、α-エチルア クリル酸グリシジル、α-η-プロピルアクリル酸グリ シジル、α-n-ブチルアクリル酸グリシジル、アクリ ル酸-3, 4-エポキシブチル、メタクリル酸-3, 4 50 【0018】化合物(a4)

-エポキシブチル、アクリル酸-6, 7-エポキシヘブ チル、メタクリル酸-6.7-エポキシヘブチル、α-エチルアクリル酸-6、7-エポキシへプチルなどが挙 げられる。これらのうち、メタクリル酸グリシジル、メ タクリル酸-6、7-エポキシへブチルなどが共重合反 応性および得られる保護膜の耐熱性を高める点から好ま しく用いられる。とれらは、単独であるいは組み合わせ て用いられる。

【0016】化合物(a3)

化合物 (a3) は、共重合体 [A] の保存安定性を向上 させるために必要であり、本発明で用いられる共重合体 [A]は、化合物(a3)から誘導される構成単位を、 好ましくは10~70重量%、特に好ましくは20~5 0重量%含有している。この構成単位が10重量%未満 の場合は、共重合体[A]の保存安定性が低下する傾向 にあり、一方70重量%を超える場合は共重合体[A] がアルカリ水溶液に溶解しにくくなり、得られる保護膜 の耐熱性が低下する傾向にある。

【0017】化合物(a3)としては、例えばメチルメ タクリレート、エチルメタクリレート、ロープチルメタ クリレート、sec-プチルメタクリレート、t-ブチ ルメタクリレートなどのメタクリル酸アルキルエステ ル:メチルアクリレート、イソプロピルアクリレートな どのアクリル酸アルキルエステル;シクロヘキシルメタ クリレート、2-メチルシクロヘキシルメタクリレー ト、ジシクロペンタニルメタクリレート、ジシクロペン タニルオキシエチルメタクリレート、イソボロニルメタ クリレートなどのメタクリル酸環状アルキルエステル: シクロヘキシルアクリレート、2-メチルシクロヘキシ シトラコン酸、メサコン酸、イタコン酸などのジカルボ 30 ルアクリレート、ジシクロペンタニルアクリレート、ジ シクロペンタオキシエチルアクリレート、イソポロニル アクリレートなどのアクリル酸環状アルキルエステル; フェニルメタクリレート、ベンジルメタクリレートなど のメタクリル酸アリールエステル;フェニルアクリレー ト、ベンジルアクリレートなどのアクリル酸アリールエ ステル:マレイン酸ジエチル、フマル酸ジエチル、イタ コン酸ジエチルなどのジカルボン酸ジエステル:2-ヒ ドロキシエチルメタクリレート、2-ヒドロキシプロビ ルメタクリレートなどのヒドロキシアルキルエステル: およびスチレン、αーメチルスチレン、皿ーメチルスチ レン、p-メチルスチレン、ピニルトルエン、p-メト キシスチレン、アクリロニトリル、メタクリロニトリ ル、塩化ビニル、塩化ビニリデン、アクリルアミド、メ タクリルアミド、酢酸ビニルなどが挙げられる。これら のうち、スチレン、ジシクロペンタニルメタクリレー ト、p-メトキシスチレン、2-メチルシクロヘキシル アクリレートなどが共重合反応性および得られる保護膜 の耐熱性を高める点から好ましい。とれらは、単独であ るいは組み合わせて用いられる。

化合物 (a 4) は、共重合体 [A] の保存安定性、得ら れる保護膜の平坦性および断面形状を良好にするため必 要であり、本発明で用いられる共重合体[A]は、共役 ジオレフィン系不飽和化合物 (a 4) から誘導される構 成単位を、1~15重量%含有している。との構成単位 が1重量%未満の場合は得られる保護膜の断面形状が不 良となり、また15重量%を超える場合には、保護膜の 表面硬度や耐熱性が劣るものとなる。この構成単位の含 有割合が特に1~10重量%の場合には、極めて断面形 状、表面硬度および耐熱性が優れた保護膜が得られる。 化合物(a4)としては、例えば1,3-ブタジエン、 イソプレン、2、3ージメチルー1、3ープタジエンな どが挙げられる。とれらは、単独であるいは組み合わせ て用いられる。

【0019】上記のように本発明で用いられる共重合体 [A]は、カルボキシル基および/またはカルボン酸無 水物基ならびにエポキシ基とを有しており、アルカリ水 溶液に対して適切な溶解性を有するとともに、特別な硬 化剤を併用しなくとも加熱により容易に硬化させること ができる。

【0020】上記の共重合体 [A] を含む感放射線性樹 脂組成物は、現像する際に現像残りを生じることなく、 また膜べりすることなく、容易に所定パターンの保護膜 を形成することができる。またこのような共重合体

[A]を含む感放射線性樹脂組成物は、表面に段差があ るカラーフィルター上などに塗布した場合、その段差を 平坦化することが可能である。

【0021】共重合体[A]の合成に用いられる溶媒と しては、例えばメタノール、エタノールなどのアルコー ングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコール ジエチルエーテル、ジエチレングリコールメチルエチル エーテルなどのグリコールエーテル類; メチルセロソル ブアセテートなどのセロソルブエステル類が挙げられ、 芳香族炭化水素類、ケトン類、エステル類なども用いる ととができる。

[0022] 共重合体 [A] の製造に用いられる重合開 始剤としては、一般的にラジカル重合開始剤として知ら れているものが使用でき、例えば2、2′-アゾビスイ ソプチロニトリル、2, 2'-アゾピス-(2, 4-ジ 40 メチルバレロニトリル)、2,2'-アゾピスー(4-メトキシー2、4ージメチルパレロニトリル) などのア ゾ化合物;ベンゾイルベルオキシド、ラウロイルベルオ キシド、t-ブチルペルオキシピパレート、1, 1'-ビス- (t-ブチルペルオキシ)シクロヘキサンなどの 有機過酸化物;および過酸化水素が挙げられる。ラジカ ル重合開始剤として過酸化物を用いる場合には、過酸化 物を還元剤とともに用いてレドックス型開始剤としても よい。

[0023]<u>重合性化合物[B]</u>

本発明で用いられる重合性化合物[B]としては、単官 能、2官能または3官能以上の(メタ)アクリレート が、重合性が良好であり、得られる保護膜の耐熱性が向 上する点から好ましいものとして挙げられる。

6

【0024】上記単官能(メタ)アクリレートとして は、例えば2-ヒドロキシエチル(メタ)アクリレー ト、カルビトール (メタ) アクリレート、イソボロニル (メタ) アクリレート、3-メトキシブチル(メタ) ア クリレート、2-(メタ)アクリロイルオキシエチルー 10 2-ヒドロキシブロビルフタレートなどが挙げられ、そ の市販品としては、例えばアロニックスM-101、同 M-111、同M-114 (東亜合成化学工業(株) 製)、KAYARAD TC-110S、同TC-12 0S (日本化薬(株)製)、ビスコート158、同231 1 (大阪有機化学工業(株)製) が挙げられる。

【0025】上記2官能(メタ)アクリレートとして は、例えばエチレングリコール(メタ)アクリレート、 1. 6-ヘキサンジオールジ(メタ)アクリレート、 1. 9-ノナンジオールジ(メタ)アクリレート、ポリ 20 プロピレングリコールジ (メタ) アクリレート、テトラ エチレングリコールジ(メタ)アクリレートなどが挙げ られ、その市販品としては、例えばアロニックスM-2 10、同M-240、同M-6200(東亜合成化学工 業(株)製)、KAYARAD HDDA、同HX-22 0、同R-604(日本化薬(株)製)、ピスコート26 0、同312、同335HP(大阪有機化学工業(株) 製)などが挙げられる。

【0026】上記3官能以上の(メタ)アクリレートと しては、例えばトリメチロールプロパントリ(メタ)ア ル類:テトラヒドロフランなどのエーテル類:ジエチレ 30 クリレート、ベンタエリスリトールトリ(メタ)アクリ レート、トリ ((メタ) アクリロイロキシエチル) フォ スフェート、ペンタエリスリトールテトラ(メタ)アク リレート、ジベンタエリスリトールベンタ (メタ) アク リレート、ジベンタエリスリトールヘキサ(メタ)アク リレートなどが挙げられ、その市販品としては、例えば アロニックスM-309、同M-400、同M-40 5、同M-450、同M-7100、同M-8030、 同M-8060(東亜合成化学工業(株)製)、KAYA RAD TMPTA、同DPHA、同DPCA-20、 同DPCA-30、同DPCA-60、同DPCA-1 20 (日本化薬(株)製)、ビスコート295、同30 0、同360、同GPT、同3PA、同400(大阪有 機化学工業(株)製) などが挙げられる。 これらの単官 能、2官能または3官能以上の(メタ)アクリレート は、単独であるいは組み合わせて用いられる。

[0027] 重合開始剤 [C]

本発明で用いられる重合開始剤[C]としては、感放射 線ラジカル重合開始剤、感放射線カチオン重合開始剤な どを使用することができる。

50 [0028] これら重合開始剤の使用に際しては、放射

線照射条件が酸素雰囲気下であるか、無酸素雰囲気下で あるかを考慮することが必要である。放射線照射を無酸 素雰囲気下で行う場合には、一般的なあらゆる種類の感 放射線ラジカル重合開始剤および感放射線カチオン重合 開始剤を使用することができる。一方、酸素雰囲気下で 放射線照射を行うときには、感放射線ラジカル重合開始 剤の種類によっては、酸素によりラジカルが失活し、感 度の低下が起こり、保護膜となる放射線照射部分の残膜 率、表面硬度などが充分に得られない場合があり、感放 射線ラジカル重合開始剤を選択して使用必要がある。し 10 ニウムトリフルオロメタンスルホナート、4-メトキシ かし、感放射線カチオン重合開始剤は、酸素による活性 種の失活はほとんどなく、酸素雰囲気下でも、無酸素雰 囲気下でも自由に使用できる。

【0029】無酸素雰囲気下で使用される感放射線ラジ カル重合開始剤としては、例えばベンジル、ジアセチル などのα-ジケトン類:ベンゾインなどのアシロイン 類:ベンゾインメチルエーテル、ベンゾインエチルエー テル、ベンゾインイソプロビルエーテルなどのアシロイ ンエーテル類:チオキサントン、2.4-ジエチルチオ キサントン、チオキサントン-4-スルホン酸、ベンゾ 20 ェニルジアゾニウム-p-トルエンスルホナートなどの フェノン、4、4′-ビス(ジメチルアミノ)ベンゾフ ェノン、4,4'-ピス(ジエチルアミノ)ベンゾフェ ノンなどのベンゾフェノン類;アセトフェノン、p-ジ メチルアミノアセトフェノン、 α , α' -ジメトキシア セトキシベンゾフェノン、2,2'-ジメトキシー2-フェニルアセトフェノン、p-メトキシアセトフェノ ン、2-メチル [4-(メチルチオ) フェニル] -2-モルフォリノー1ープロパノン、2ーベンジルー2ージ メチルアミノー1-(4-モルフォリノフェニル)-ブ タンー1-オンなどのアセトフェノン類;アントラキノ 30 トキシフェニルフェニルヨードニウムヘキサフルオロア ン、1、4-ナフトキノンなどのキノン類:フェナシル クロライド、トリプロモメチルフェニルスルホン、トリ ス(トリクロロメチル)-S-トリアジンなどのハロゲ ン化合物: およびジー t - ブチルバーオキサイドなどの 過酸化物が挙げられる。との感放射線ラジカル重合開始 剤の市販品としては、Irgacure 184、同36 9、同500、同651、同907、Darocure 1116、同1173、同1664、同2956、同4 043 (チバガイギー社製) などが挙げられる。

ラジカル重合開始剤としては、例えば2-メチルー[4 - (メチルチオ)フェニル]-2-モルフォリノー1-プロパノン、2-ベンジル-2-ジメチルアミノ-1-(4-モルフォリノフェニル) - ブタン-1-オンなど のアセトフェノン類;およびフェナシルクロライド、ト リプロモメチルフェニルスルホン、トリス(トリクロロ メチル) - S - トリアジンなどのハロゲン化合物が挙げ

【0031】さらに、感放射線カチオン重合開始剤とし

8 ート、フェニルジアゾニウムヘキサフルオロホスホネー ト、フェニルジアゾニウムヘキサフルオロアルセネー ト、フェニルジアゾニウムトリフルオロメタンスルホナ ート、フェニルジアゾニウムトリフルオロアセテート、 フェニルジアゾニウムーロートルエンスルホナート、4 ーメトキシフェニルジアゾニウムテトラフルオロボレー ト、4-メトキシフェニルジアゾニウムヘキサフルオロ ホスホネート、4-メトキシフェニルジアゾニウムヘキ サフルオロアルセネート、4-メトキシフェニルジアゾ フェニルジアゾニウムトリフルオロアセテート、4-メ トキシフェニルジアゾニウムーp-トルエンスルホナー ト、4-ter-ブチルフェニルジアゾニウムテトラフ ルオロボレート、4-ter-プチルフェニルシアゾニ ウムヘキサフルオロホスホネート、4-ter-ブチル フェニルジアゾニウムヘキサフルオロアルセネート、4 -tes-ブチルフェニルジアゾニウムトリフルオロメ タンスルホナート、4-ter-ブチルフェニルジアゾ ニウムトリフルオロアセテート、4-ter-ブチルフ ジアゾニウム塩類; ジフェニルヨードニウムテトラフル オロボレート、ジフェニルヨードニウムヘキサフルオロ ホスホネート、ジフェニルヨードニウムヘキサフルオロ アルセネート、ジフェニルヨードニウムトリフルオロメ タンスルホナート、ジフェニルヨードニウムトリフルオ ロアセテート、ジフェニルヨードニウム-p-トルエン スルホナート4-メトキシフェニルフェニルヨードニウ ムテトラフルオロボレート、4-メトキシフェニルフェ ニルヨードニウムヘキサフルオロホスホネート、4-メ ルセネート、4-メトキシフェニルフェニルヨードニウ ムトリフルオロメタンスルホナート、4-メトキシフェ ニルフェニルヨードニウムトリフルオロアセテート、4 ーメトキシフェニルフェニルヨードニウムーロートルエ ンスルホナート、ピス (4-ter-ブチルフェニル) ヨードニウムテトラフルオロボレート、ビス(4-te r - ブチルフェニル) ヨードニウムヘキサフルオロホス ホネート、ピス (4-ter-ブチルフェニル) ヨード ニウムヘキサフルオロアルセネート、ビス(4-ter 【0030】また、酸素雰囲気下で使用される感放射線 40 ープチルフェニル) ヨードニウムトリフルオロメタンス ルホナート、ピス(4-ter-プチルフェニル)ヨー ドニウムトリフルオロアセテート、ピス(4-ter-ブチルフェニル) ヨードニウム-p-トルエンスルホナ ートなどのヨードニウム塩類:トリフェニルスルホニウ ムテトラフルオロボレート、トリフェニルスルホニウム ヘキサフルオロホスホネート、トリフェニルスルホニウ ムヘキサフルオロアルセネート、トリフェニルスルホニ ウムトリフルオロメタンスルホナート、トリフェニルス ルホニウムトリフルオロアセテート、トリフェニルスル ては、例えばフェニルシアゾニウムテトラフルオロボレ 50 ホニウム-p-トルエンスルホナート、4-メトキシフ

10

ェニルジフェニルスルホニウムテトラフルオロボレー ト、4-メトキシフェニルジフェニルスルホニウムヘキ サフルオロホスホネート、4-メトキシフェニルジフェ ニルスルホニウムヘキサフルオロアルセネート、4-メ トキシフェニルジフェニルスルホニウムトリフルオロメ タンスルホナート、4-メトキシフェニルジフェニルス ルホニウムトリフルオロアセテート、4-メトキシフェ ニルジフェニルスルホニウムーpートルエンスルホナー ト、4-フェニルチオフェニルジフェニルテトラフルオ ロボレート、4-フェニルチオフェニルシフェニルヘキ 10 ロソルブアセテート、エチルセロソルブアセテートなど サフルオロホスホネート、4-フェニルチオフェニルジ フェニルヘキサフルオロアルセネート、4-フェニルチ オフェニルジフェニルトリフルオロメタンスルホナー ト、4-フェニルチオフェニルジフェニルトリフルオロ アセテート、4-フェニルチオフェニルジフェニルーp - トルエンスルホナートなどのスルホニウム塩類: およ び(1-6-n-クメン)(n-シクロペンタジエニ ル) 鉄(1+) 六フッ化リン酸(1-) などのメタロセ ン化合物が挙げられる。との感放射線カチオン重合開始 剤の市販品としては、例えばジアゾニウム塩であるアデ 20 カウルトラセットPP-33 (旭電化工業(株)製)、ス ルホニウム塩であるOPTOMER SP-150、同 - 1 7 0 (旭電化工業(株)製)、およびメタロセン化合 物であるIrgacure261(チバガイギー社製) などが挙げられる。

【0032】また、これら感放射線ラジカル重合開始剤 または感放射線カチオン重合開始剤と感放射線増感剤と を併用することによって酸素による失活の少ない、高感 度の感放射線性樹脂組成物を得ることも可能である。

【0033】感放射線性樹脂組成物

本発明の感放射線性樹脂組成物は、上記の共重合体 [A]、重合性化合物 [B] および重合開始剤 [C]の 各成分を均一に混合することによって調製される。通 常、本発明の感放射線性樹脂組成物は、適当な溶媒に溶 解されて溶液状態で用いられる。例えば共重合体 [A]、重合性化合物 [B]、重合開始剤 [C] および

その他の配合剤を、所定の割合で混合することにより、 溶液状態の感放射線性樹脂組成物を調製することができ る。

【0034】本発明の感放射線性樹脂組成物は、共重合 体 [A] 100重量部に対して、重合性化合物 [B] を、好ましくは40~200重量部、より好ましくは8 0~150重量部、および重合開始剤 [C]を、好まし くは1~50重量部、特に好ましくは5~30重量部の 割合で含有している。重合性化合物 [B] が40重量部 未満の場合は得られる保護膜の膜あれや膜べりを生じや すく、200重量部を超える場合は得られる保護膜の耐 熱性が低下しやすい。また重合開始剤 [C]の量が1重 **量部未満の場合は得られる保護膜の膜あれや膜べりを生** じやすく、50重量部を超える場合は得られる保護膜の 50 プロピオン酸ブチル、2-エトキシブロピオン酸メチ

透明性が低下しやすい。

【0035】本発明の感放射線性樹脂組成物の調製に用 いられる溶媒としては、共重合体 [A]、重合性化合物 [B] および重合開始剤 [C] の各成分を均一に溶解 し、各成分と反応しないものが用いられる。具体的に は、例えばメタノール、エタノールなどのアルコール 類:テトラヒドロフランなどのエーテル類:エチレング リコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノ エチルエーテルなどのグリコールエーテル類:メチルセ のエチレングリコールアルキルエーテルアセテート類: ジェチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレン グリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコール ジメチルエーテルなどのジエチレングリコール類:プロ ピレングリコールメチルエーテル、プロピレングリコー ルエチルエーテル、プロピレングリコールプロピルエー テル、プロピレングリコールプチルエーテルなどのプロ ピレングリコールモノアルキルエーテル類:プロピレン グリコールメチルエーテルアセテート、プロピレングリ コールエチルエーテルアセテート、プロピレングリコー ルプロビルエーテルアセテートプロビレングリコールブ チルエーテルアセテート、などのプロピレングリコール アルキルエーテルアセテート類:プロビレングリコール メチルエーテルプロピオネート、プロピレングリコール エチルエーテルプロピオネート、プロピレングリコール プロビルエーテルプロビオネート、プロビレングリコー ルブチルエーテルプロピオネートなどのプロピレングリ コールアルキルエーテルアセテート類:トルエン、キシ レンなどの芳香族炭化水素類:メチルエチルケトン、シ 30 クロヘキサノン、4-ヒドロキシ-4-メチル-2-ベ ンタノンなどのケトン類:および酢酸メチル、酢酸エチ ル、酢酸プロピル、酢酸プチル、2-ヒドロキシプロビ オン酸エチル、2-ヒドロキシ-2-メチルプロピオン 酸メチル、2-ヒドロキシ-2-メチルプロピオン酸エ チル、ヒドロキシ酢酸メチル、ヒドロキシ酢酸エチル、 ヒドロキシ酢酸プチル、乳酸メチル、乳酸エチル、乳酸 プロビル、乳酸プチル、3-ヒドロキシプロビオン酸メ チル、3-ヒドロキシプロピオン酸エチル、3-ヒドロ キシブロピオン酸プロチル、3-ヒドロキシプロピオン 酸プチル、2-ヒドロキシ-3-メチルブタン酸メチ ル、メトキシ酢酸メチル、メトキシ酢酸エチル、メトキ シ酢酸プロビル、メトキシ酢酸ブチル、エトキシ酢酸メ チル、エトキシ酢酸エチル、エトキシ酢酸プロピル、エ トキシ酢酸ブチル、プロポキシ酢酸メチル、プロポキシ 酢酸エチル、プロポキシ酢酸プロビル、プロポキシ酢酸 ブチル、ブトキシ酢酸メチル、ブトキシ酢酸エチル、ブ トキシ酢酸プロピル、ブトキシ酢酸ブチル、2-メトキ シプロピオン酸メチル、2-メトキシプロピオン酸エチ ル、2-メトキシプロピオン酸プロピル、2-メトキシ

ル、2-エトキシブロビオン酸エチル、2-エトキシブ ロビオン酸プロビル、2-エトキシプロビオン酸ブチ ル、2-ブトキシブロピオン酸メチル、2-ブトキシブ ロピオン酸エチル、2-ブトキシブロピオン酸プロピ ル、2-プトキシプロピオン酸ブチル、3-メトキシブ ロピオン酸メチル、3-メトキシブロピオン酸エチル、 3-メトキシプロピオン酸プロビル、3-メトキシプロ ピオン酸プチル、3-エトキシプロピオン酸メチル、3 -エトキシプロピオン酸エチル、3-エトキシブロピオ ン酸プロビル、3-エトキシブロビオン酸ブチル、3-プロポキシブロピオン酸メチル、3-ブロポキシブロピ オン酸エチル、3-プロポキシプロピオン酸プロピル、 3-プロポキシプロピオン酸プチル、3-プトキシプロ ピオン酸メチル、3-プトキシプロピオン酸エチル、3 - ブトキシプロピオン酸プロピル、3 - ブトキシプロピ オン酸ブチル、などのエステル類が挙げられる。

【0036】とれらの溶剤の中で、溶解性、各成分との 反応性および塗膜の形成のしやすさから、グリコールエ ーテル類、エチレングリコールアルキルエーテルアセテ ート類、エステル類およびジエチレングリコール類が好 20 ましく用いられる。

【0037】さらに前記溶媒とともに高沸点溶媒を併用することもできる。併用できる高沸点溶媒としては、例えばNーメチルホルムアミド、N。Nージメチルホルムアミド、N。Nージメチルホルムアミド、N。Nージメチルアセトアミド、N。Nージメチルアセトアミド、N。Nージメチルアセトアミド、N。メチルアセトアミド、N。メチルアセトアミド、N。メチルアセトアミド、N。メチルアセトアミド、N。メチルアセトアミド、N。メチルアロリドン、ジスチルスルホキシド、ベンジルエチルエーテル、ジスキシルエーテル、アセトニルアセトン、イソホロン、カプロン酸、カブリル酸、1ーオクタノール、1ーノナノール、ベンジルアルコール、酢酸ベンジル、安息香酸エチル、シュウ酸ジエチル、マレイン酸ジエチル、マーブチロラクトン、炭酸エチレン、炭酸プロビレン、フェニルセロソルブアセテートなどが挙げられる。【0038】本発明の感放射線性樹脂組成物は、本発明の自的を損なわない範囲で、必要に応じて上記以外に他の成分を含有していてもよい。

【0039】ととで、他の成分としては、塗布性や平坦 現像液体 化性を向上するための界面活性剤を挙げるととができ ここの界面活性剤としては、ファ素系界面活性剤が好ましく使用でき、その市販品としては、例えばBM-1 40 である。 000、BM-1100(BM CHEMIE社製)、メガファックF142D、同F172、同F173、同 F183(大日本インキ化学工業(株)製)、フロラード FC-135、同FC-170C、同FC-430、同 FC-431(住友スリーエム(株)製)、サーフロンS ニア、コ FC-431(住友スリーエム(株)製)、サーフロンS ニア、コ トルジュ 1、同S-145(旭硝子(株)製)、SH-28PA、 エタノー SH-180、SH-193、SZ-6032、SF- 8428(東レ・ダウコーニング・シリコーン(株)製) ル、ピーなどが挙げられる。 50 0]-7

【0040】 これらの界面活性剤は、共重合体 [A] 100重量部に対して、好ましくは5重量部以下、より好ましくは0.01~2重量部で用いられる。界面活性剤の量が5重量部を超える場合は、得られる保護膜の膜あれが生じやすくなる。

【0041】また基体との接着性を向上させるために接着助剤を使用することもできる。このような接着助剤としては、官能性シランカップリング剤が好ましく使用され、例えばカルボキシル基、メタクリロイル基、イソシアネート基、エボキシ基などの反応性置換基を有するシランカップリング剤が挙げられ、具体的にはトリメトキシシリル安息香酸、アーメタクリロキシブロビルトリメトキシシラン、ビニルトリアセトキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、アーイソシアナートプロビルトリエトキシシラン、スー(3、4ーエボキシシクロヘキシル)エチルトリメトキシシランなどが挙げられる。

【0042】とのような接着助剤は、共重合体 [A] 100重量部に対して、好ましくは20重量部以下、より好ましくは10重量部以下の量で用いられる。接着助剤の量が20重量部を超える場合は、現像残りが生じやすくなる。

【0043】また上記のように調製された組成物溶液は、孔径0.2μm程度のミリポアフィルタなどを用いて濾過した後、使用に供するとともできる。

【0044】保護膜の形成

本発明の感放射線性樹脂組成物は、印刷法、顔料分散法、電着法、染色法などを用いて製造されるカラーフィルターなどの下地基板表面に塗布し、ブレベークにより 溶媒を除去することによって塗膜とすることができる。塗布方法として、例えばスプレー法、ロールコート法、回転塗布法などの各種の方法を採用することができる。また、プレベークの条件は、各成分の種類、配合割合などによっても異なるが、通常70~90℃で5~15分間程度である。次にプレベークされた塗膜に所定バターンマスクを介して紫外線などの放射線を照射し、さらに現像液により現像し、不要な部分を除去して所定バターンを形成する。現像方法は液盛り法、ディッピング法などのいずれでも良く、現像時間は通常30~180秒間 である。

【0045】上記現像液としては、アルカリ水溶液、例えば水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、水力化酸ナトリウム、アンモニア、エチルアミン、n-プロピルアミン、ジエチルアミン、ジーn-プロピルアミン、トリエチルアミン、メチルジエチルアミン、ジメチルエタノールアミン、トリエタノールアミン、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド、テトラエチルアンモニウムヒドロキシド、デトラエチルアンモニウムヒドロキル、ピペリジン、1、8-ジアザビシクロ[5、4.

50 0] - 7 - ウンデセン、1, 5 - ジアザビシクロ[4.

3. 0]-5-ノネンなどの水溶液を使用することがで きる。また上記アルカリ水溶液に、メタノール、エタノ ールなどの水溶性有機溶媒および/または界面活性剤を 適当量添加した水溶液を現像液として使用することもで きる。

【0046】現像後、流水洗浄を30~90秒間行い、 不要な部分を除去し、さらに圧縮空気や圧縮窒素で風乾 させることによって、バターンが形成される。その後と のパターンを、ホットプレート、オーブンなどの加熱装 置により、所定温度、例えば150~250℃で、所定 10 仕込んだ後、ゆるやかに攪拌を始めた。溶液の温度を8 時間、例えばホットプレート上なら5~30分間、オー ブン中では30~90分間加熱処理をすることにより目 的とする保護膜を得ることができる。

[0047]

【実施例】以下に合成例、実施例および比較例を示し て、本発明をさらに具体的に説明するが、本発明は以下 の実施例に限定されるものではない。なお各種特性の評 価は以下の方法によって行った。

【0048】の透明性の評価

(株)製))を用いて400~800nmの透過率を測定 した。とのとき最低透過率が95%を超えた場合を

[○]、90~95%の場合を [△]、90%未満の場 合を [×] とした。

【0049】②耐熱性の評価

パターンを形成した基板を250℃のホットブレートを 用いて 1 時間加熱し、加熱前後の膜厚を測定することに より、耐熱性を評価した。残膜率が95%を超えた場合 を【○】、90~95%の場合を [△]、90%未満の 場合を [×] とした。

【0050】③耐熱変色性の評価

測定基板を250℃のホットブレートで1時間加熱し、 加熱前後の透過率の変化により耐熱性を評価した。この ときの変化率が5%未満である場合を [O]、5~10 %である場合を [△]、10%を超えた場合を [×] と した。なお透過率はの透明性の評価と同様にして求め

【0051】 ④表面硬度の測定

JIS K-5400-1890の8, 4, 1鉛筆引っ かき試験により表面硬度を測定した。

【0052】 6平坦化性の評価

触針式の膜厚測定器を用いて基板の段差を測定した。 【0053】 6保護膜の断面形状

光学顕微鏡を用いて、20 µm×20 µmパターンの断 面形状を観察した。図1に示したように、断面の肩の部 分がなだらかな傾斜を持ち、カドがない場合を [○]、 屑にカドがなく傾斜角度が急である場合を [△] とし た。また、肩の部分がなだらかでなくカドが認められる 場合、傾斜角度が垂直ないし垂直に近い場合、突起物

られる場合を [x] とした。

【0054】合成例1

ドライアイス/メタノール遺流器の付いたフラスコを窒 素置換した後、2,2′-アゾビスイソブチロニトリル 9. 0gを溶解したジエチレングリコールジメチルエー テル溶液459.0gを仕込んだ。引き続きスチレン2 2.5g、メタクリル酸45.0g、ジシクロペンタニ ルメタクリレート56.25g、メタクリル酸グリシジ ル90.0gおよび1.3-ブタジエン11.25gを 0℃に上昇させ、との温度を5時間保持した後、90℃ で1時間加熱して重合を終結させた。

14

【0055】その後、反応生成物を多量のメタノールに **満下して生成物を凝固させた。この凝固物を水洗後、テ** トラヒドロフラン200gに再溶解し、多重のメタノー ルで再度凝固させた。との再溶解-凝固操作を計3回行 った後、得られた凝固物を60℃で48時間真空乾燥 し、目的とする共重合体を得た。との後、固形分譲度が 25重量%になるようにジエチレングリコールジメチル 分光光度計(150-20型ダブルビーム(日立製作所 20 エーテルに溶解し、共重合体溶液 [A-1]を調製し た。 との共重合体中の化合物 (a 4) の共重合量を、重 合転化率および未反応ブタジェン量から求めたところ、 共重合量は5.0重量%であった。(以下の合成例にお いて、同様にして共重合体中の1,3-ブタジェンの共 重合量を求めた。)

【0056】合成例2

ドライアイス/メタノール還流器の付いたフラスコを窒 素置換した後、2,2'-アゾビス(2,4-ジメチル バレロニトリル) 9. 0gを溶解したジエチレングリコ 30 ールジメチルエーテル溶液459.0gを仕込んだ。引 き続きスチレン11.25g、メタクリル酸36.0 g、ジシクロペンタニルメタクリレート76.5g、メ タクリル酸グリシジル90、0gおよび1、3-ブタジ エン11.25gを仕込んだ後、ゆるやかに攪拌を始め た。溶液の温度を80℃に上昇させ、この温度を5時間 保持した後、90℃で1時間加熱して重合を終結させ た。その後、合成例1と同様にして共重合体溶液[A-2]を調製した。との共重合体中の1.3-ブタジエン の共重合量は5.0重量%であった。

40 【0057】合成例3

ドライアイス/メタノール遺流器の付いたフラスコを窒 素置換した後、2,2'-アゾビス(2,4-ジメチル バレロニトリル) 9. 0gを溶解したジエチレングリコ ールジメチルエーテル溶液459.0gを仕込んだ。引 き続きスチレン18.0g、メタクリル酸36.0g、 ジシクロペンタニルメタクリレート76.5g、メタク リル酸グリシジル90.0gおよび1,3-プタジエン 4.5gを仕込んだ後、ゆるやかに攪拌を始めた。溶液 の温度を80℃に上昇させ、との温度を5時間保持した (ツノ)がある場合、あるいは傾斜部分に膜あれが認め 50 後、90℃で1時間加熱して重合を終結させた。その

後、合成例1と同様にして共重合体溶液[A-3]を調 製した。この共重合体中の1、3-ブタジエンの共重合 量は2.0重量%であった。

15

[0058]合成例4

ドライアイス/メタノール道流器の付いたフラスコを窒 **緊置換した後、2,2′-アゾビスイソブチロニトリル** 9. 0gを溶解したジェチレングリコールジメチルエー テル溶液459.0gを仕込んだ。引き続きスチレン1 1. 25g、無水マレイン酸36.0g、ジシクロペン タニルメタクリレート76.5g、メタクリル酸グリシ 10 ジル90.0gおよび1,3-ブタジエン11.25g を仕込んだ後、ゆるやかに攪拌を始めた。溶液の温度を 80℃に上昇させ、この温度を5時間保持した後、90 ℃で1時間加熱して重合を終結させた。その後、合成例 1と同様にして共重合体溶液 [A-4]を調製した。こ の共重合体中の1、3-ブタジェンの共重合量は5.0 重量%であった。

【0059】合成例5

ドライアイス/メタノール遠流器の付いたフラスコを窒 素置換した後、2,2'-アゾピスイソブチロニトリル 20 9. 0gを溶解したジエチレングリコールジメチルエー テル溶液459.0gを仕込んだ。引き続きp-メトキ シスチレン11.25g、メタクリル酸45.0g、2 -メチルシクロヘキシルアクリレート67.5g、メタ クリル酸-6.7-エポキシヘプチル90.0gおよび 1. 3-ブタジェン11.25gを仕込んだ後、ゆるや かに攪拌を始めた。溶液の温度を80℃に上昇させ、と の温度を5時間保持した後、90°Cで1時間加熱して重 合を終結させた。その後、合成例1と同様にして共重合 - ブタジエンの共重合量は5.0重量%であった。

【0060】合成例6

ドライアイス/メタノール還流器の付いたフラスコを窒 素置換した後、2、2′-アゾピスインプチロニトリル 9. 0gを溶解したジェチレングリコールジメチルエー テル溶液459.0gを仕込んだ。引き続きスチレン2 2. 5g、メタクリル酸45.0g、ジシクロペンタニ . ルメタクリレート67.5gおよびメタクリル酸グリシ シル90.0gを仕込んだ後、ゆるやかに攪拌を始め た。溶液の温度を80℃に上昇させ、この温度を5時間 40 保持した後、90°Cで1時間加熱させて重合を終結させ た。その後、合成例1と同様にして共重合体溶液 [A-6] を調製した。

【0061】合成例7

ドライアイス/メタノール還流器の付いたフラスコを窒 素置換した後、2、2′-アゾピス(2、4-ジメチル バレロニトリル) 9.0gを溶解したジエチレングリコ ールジメチルエーテル溶液459.0gを仕込んだ。引 き続きスチレン11.25g、メタクリル酸36.0 g、ジシクロペンタニルメタクリレート65.25g、

メタクリル酸グリシジル90.0gおよび1.3-ブタ ジエン22.5gを仕込んだ後、ゆるやかに撹拌を始め た。溶液の温度を80℃に上昇させ、この温度を5時間 保持した後、90℃で1時間加熱して重合を終結させ た。その後、合成例1と同様にして共重合体溶液 [A-7]を調製した。との共重合体中の1,3-ブタジエン の共重合量は10.0重量%であった。

【0062】合成例8

ドライアイス/メタノール退流器の付いたフラスコを窒 素置換した後、2,2'-アゾピス(2,4-ジメチル バレロニトリル) 9.0gを溶解したジエチレングリコ ールシメチルエーテル溶液459.0gを仕込んだ。引 き続きスチレン11.25g、メタクリル酸36.0 g、ジシクロペンタニルメタクリレート54.0g、メ タクリル酸グリシジル90.0gおよび1,3-ブタジ エン33.75gを仕込んだ後、ゆるやかに攪拌を始め た。溶液の温度を80℃に上昇させ、この温度を5時間 保持した後、90℃で1時間加熱して重合を終結させ た。その後、合成例1と同様にして共重合体溶液[A-8]を調製した。この共重合体中の1、3-ブタジェン の共重合量は15.1重量%であった。

【0063】合成例9

ドライアイス/メタノール還流器の付いたフラスコを窒 素置換した後、2、2′-アゾビス(2、4-ジメチル パレロニトリル) 9.08を溶解したジエチレングリコ ールジメチルエーテル溶液459.0gを仕込んだ。引 き続きスチレン11.25g、メタクリル酸36.0 g、ジシクロペンタニルメタクリレート42.75g、 メタクリル酸グリシジル90.0gおよび1,3-ブタ 体溶液 [A-5] を調製した。この共重合体中の1, 3 30 ジエン45. 0 g を仕込んだ後、ゆるやかに攪拌を始め た。溶液の温度を80℃に上昇させ、との温度を5時間 保持した後、90℃で1時間加熱して重合を終結させ た。その後、合成例1と同様にして共重合体溶液 [A-9]を調製した。との共重合体中の1,3-ブタジエン の共重合量は20.0重量%であった。

[0064]合成例10

ドライアイス/メタノール還流器の付いたフラスコを窒 素置換した後、2、2′-アゾピス(2、4-ジメチル パレロニトリル) 9.0gを溶解したジエチレングリコ ールジメチルエーテル溶液459.0gを仕込んだ。引 き続きスチレン21.375g、メタクリル酸36.0 g、ジシクロペンタニルメタクリレート76.5g、メ タクリル酸グリシジル90.0gおよび1,3-ブタジ エン1. 125gを仕込んだ後、ゆるやかに撹拌を始め た。溶液の温度を80°Cに上昇させ、この温度を5時間 保持した後、90°Cで1時間加熱して重合を終結させ た。その後、合成例 1 と同様にして共重合体溶液 [A-10]を調製した。との共重合体中の1、3-ブタジエ ンの共重合量は0.5重量%であった。

50 【0065】実施例1

組成物の調製

合成例1で得られた共重合体溶液 [A-1] 100g (共重合体量25g)をジエチレングリコールジメチル エーテル13.64gで希釈したのち、重合開始剤 [C] として2-ベンジル-2-ジメチルアミノ-1-(4-モルフォリノフェニル) - ブタン-1-オン7. 5g、重合性化合物 [B] として多官能アクリレートで あるアロニックスM-400(東亜合成化学工業(株) 製) 25.0g、接着助剤としてァーグリシドキシブロ してSH-28PA (東レシリコーン(株)製)の1.0 重量%ジエチレングリコールジメチルエーテル溶液0. 625gを溶解し、孔径0.22µmのミリポアフィル タで濾過して組成物溶液 (S-1)を調製した。 【0086】(i)塗膜の形成

17

SiО₂ディップガラス基板上にスピンナーを用いて、 上記組成物溶液 (S-1)を塗布した後、80℃で5分 間ホットプレート上でプレベークして膜厚2.0 µmの 塗膜を形成した。

【0067】(ii) 露光および現像による不要な部分 20 の除去

上記(i)で得られた塗膜に所定パターンマスクを用い て、365nmでの強度が10mW/cm'である紫外 線を30秒間照射した。との際の紫外線照射は酸素雰囲 気下(空気中)で行った。次いでテトラメチルアンモニ ウムヒドロキシド0.14重量%水溶液で25℃で1分 間現像した後、純水で1分間リンスした。これらの操作 により、不要な部分を除去し、20µm×20µmのパ ターン (残し) を解像することができた。このパターン を有する塗膜を用いて、保護膜の断面形状を判定した。 結果を表1に示す。

【0068】(iii)塗膜の硬化

上記(ii)で得られたパターンを有する塗膜を、ホッ トブレート上で200°Cで20分間加熱し、塗膜を硬化 させた。ととで得られた硬化させた塗膜を有する基板を 用いて耐熱性を評価した。 結果を表1に示す。

【0069】(iv)透明性、耐熱変色性および表面硬 度の評価

上記(i)において、SiO,ディップガラス基板の代 わりにコーニング7059 (コーニング社製) 基板を用 40 た。結果を表1に示す。 いた以外は(i)と同様にして組成物溶液の塗膜を形成 した。次いで30秒間全面露光し、テトラメチルアンモ ニウムヒドロキシド〇、14重量%水溶液で現像処理し た後、超純水で1分間リンスした。次いでホットブレー ト上で200℃で20分間加熱した。得られた塗膜を有 するコーニング7059基板を用いて透明性、耐熱変色 性および表面硬度を評価した。 結果を表1に示す。

【0070】(v)平坦化性の評価

上記(i)で使用したSiO,ガラス基板の代わりに、

1. 0 μmの段差を有するS i O₁ウエハーを用いた以

外は、上記(i)~(iii)と同様にして、硬化させ たパターンを有する塗膜を形成させた。これを用いて基

板の段差を測定した。結果を表1に示す。 【0071】実施例2

実施例1において、共重合体溶液[A-1]の代わりに 共重合体溶液 [A-2]100g (共重合体量25g) を用い、Irgacure369を6.25g、アロニ ックスM-400を20.0g使用した他は、実施例1 と同様にして組成物溶液(S-2)を調製し評価した。 ビルトリメトキシシラン1.25g および界面活性剤と 10 テトラメチルアンモニウムヒドロキシド0.14重量% 水溶液で20μm×20μmのパターンを解像すること ができた。結果を表1に示す。

【0072】実施例3

実施例2において、共重合体溶液 [A-2]の代わりに 共重合体溶液 [A-3]を用いた他は、実施例2と同様 にして組成物溶液(S-3)を調製し、評価した。テト ラメチルアンモニウムヒドロキシド0.14重量%水溶 液で20μm×20μmのパターンを解像することがで きた。結果を表1に示す。

【0073】実施例4

実施例2 において、共重合体溶液 [A-2] の代わりに 共重合体溶液 [A-4]を用い、現像液としてテトラメ チルアンモニウムヒドロキシド1.2重量%水溶液を用 いた他は、実施例2と同様にして組成物溶液(S-4) を調製し評価したところ、20 μm×20 μmのパター ンを解像することができた。結果を表1に示す。

【0074】実施例5

実施例2において、共重合体溶液 [A-2]の代わりに 共重合体溶液 [A-5]を用いた他は、実施例2と同様 30 にして組成物溶液 (S-5) を調製し評価した。テトラ メチルアンモニウムヒドロキシド0. 14重量%水溶液 で20 um×20 umのパターンを解像することができ た。結果を表1に示す。

【0075】実施例6

実施例1において、Irgacure369の代わりに Irgacure907を用いた他は、実施例1と同様 にして組成物溶液(S-6)を調製し評価した。テトラ メチルアンモニウムヒドロキシド0. 14重量%水溶液 で20μm×20μmのパターンを解像することができ

【0076】実施例7

実施例1において、Irgacure369;7.5g の代わりに、Irgacure369:3.75gとI rgacure907;3.75gを併用した他は、実 施例1と同様にして組成物溶液(S-7)を調製し評価 した。テトラメチルアンモニウムヒドロキシド0.14 重量%水溶液で20μm×20μmのパターンを解像す ることができた。結果を表1に示す。

【0077】実施例8

50 実施例1において、irgacure389の代わりに

18

Irgacure261を用い、現像液としてテトラメ チルアンモニウムヒドロキシド0.20重量%水溶液を 用いた他は、実施例1と同様にして組成物溶液(S-8) を調製し評価したところ、20µm×20µmのパ ターンを解像することができた。結果を表1に示す。 [0078] 実施例9

19

実施例2において、アロニックスM-400の代わりに KAYARAD DPHAを用いた他は、実施例2と同 様にして組成物溶液(S-9)を調製し評価した。テト ラメチルアンモニウムヒドロキシド0.14重量%水溶 10 液で20μm×20μmのパターンを解像することがで きた。結果を表1に示す。

[0079]実施例10

実施例2において、アロニックスM-400の代わりに ビスコート295 (大阪有機化学工業(株)製)を用い、 現像液としてテトラメチルアンモニウムヒドロキシド 0.40重量%水溶液を用いた他は、実施例1と同様に して組成物溶液 (S-10) を調製し評価したところ、 20 µm×20 µmのパターンを解像することができ た。結果を表しに示す。

【0080】実施例11

実施例2において、共重合体溶液 [A-2]の代わりに 共重合体溶液 [A-7]100g (共重合体量25g) を用いた他は、実施例1と同様にして組成物溶液(S-11)を調製し評価した。テトラメチルアンモニウムヒ ドロキシド0. 14重量%水溶液で20μm×20μm のパターンを解像することができた。結果を表1に示

【0081】実施例12

実施例2において、共重合体溶液 [A-2]の代わりに 30 【0085】 共重合体溶液 [A-8] I00g (共重合体量25g)

を用いた他は、実施例1と同様にして組成物溶液(S-12)を調製し評価した。テトラメチルアンモニウムヒ ドロキシドO. 14重量%水溶液で20μm×20μm のパターンを解像することができた。 結果を表1に示 す。

[0082]比較例1

実施例1において、共重合体溶液 [A-1]の代わりに 共重合体溶液 [A-6] 100g (共重合体量25g) を用いた他は、実施例1と同様にして組成物溶液(CS -1)を調製し評価した。テトラメチルアンモニウムヒ ドロキシドO、14重量%水溶液で20μm×20μm のバターンを解像することができた。 結果を表1に示 す。

[0083]比較例2

実施例1において、共重合体溶液 [A-1]の代わりに 共重合体溶液 [A-9]100g(共重合体量25g) を用いた他は、実施例1と同様にして組成物溶液(CS -2)を調製し評価した。テトラメチルアンモニウムヒ ドロキシドO. 14重量%水溶液で20μm×20μm 20 のパターンを解像するととができた。結果を表1に示 す。

【0084】比較例3

実施例1において、共重合体溶液[A-1]の代わりに 共重合体溶液 [A-10]100g共重合体量25g) を用いた他は、実施例1と同様にして組成物溶液(CS -3)を調製し評価した。テトラメチルアンモニウムヒ ドロキシドO. 14重量%水溶液で20μm×20μm のパターンを解像することができた。結果を表1に示 す。

【表1】

22

実施例	断面 形伏	耐熱性	過明性	耐熱 変色性	表面硬度	平坦化性 (μm)
実施例 1	0	0	0	0	зн	0. 1以下
变抱例 2	0	0	0	0	4 H	0. 1以下
実施例3	0	0	0	0	4 H	0.1以下
安施例 4	0	0	0	0	2 H	0. 1以下
実施例 5	0	0	0	0	4 H	0. 1以下
突路倒 6	0	0	0	0	4 H	0.1以下
安施例7	0	0	0	0	4 H	e. 1以下
安施例8	0	Ö	0	0	зн	0.1以下
実施例9	0	0	0	0	4 H	0. 1以下
実施例10	0	0	0	0	4 H	0. 1 以下
実施例!!	0	0	0	0	3 H	0. 1以下
実施例12	0	0	0	0	3 H	0.1以下
比較例1	×	0	0	0	3 H	0.2以下
比較何2	0	Δ	Δ	Δ	H	0.1以下
比較例3	Δ	0	0	0	4 H	0.1以下

[0086]

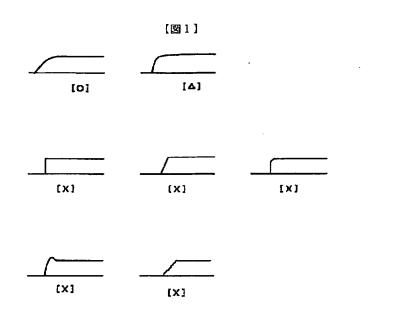
要求される諸特性、具体的には、密着性、表面硬度、透 明性、耐熱性、耐光性、耐薬品性および耐水性を満たす と共に、下地基板であるカラーフィルターの段差を平坦 化することが可能であり、さらに放射線照射、および現 像によって不要な部分(例えばカラーフィルター以外の 部分)の保護膜を容易に除去することができ、しかも、 断線し難い断面形状を形成する保護膜を与える、光デバ イス用保護膜形成材料として好適な感放射線性樹脂組成 物を得ることができる。

- 【0087】次に、本発明の好ましい態様を列記する。 1) 共重合体 [A] において化合物 (a l) の共重合量 が5~40重量%であることを特徴とする感放射線性樹 脂組成物。
- 2) 共重合体 [A] において化合物 (a2) の共重合量 が10~70重量%であることを特徴とする感放射線性 樹脂組成物。
- 3) 共重合体 [A] において化合物(a3) の共重合量 が10~70重量%であることを特徴とする感放射線性 樹脂組成物。

- 4) 共軍合体 [A] において化合物 (a4) の共軍合量 【発明の効果】本発明によれば、保護膜として従来から 30 が1~10重量%であることを特徴とする感放射線性樹 脂組成物。
 - 5) 化合物(a1) がアクリル酸、メタクリル酸および 無水マレイン酸の群から選ばれる少なくとも1種の化合 物であることを特徴とする感放射線性樹脂組成物。
 - 6) 化合物(a2) がメタクリル酸グリシジルおよびメ タクリル酸-6, 7-エポキシヘプチルの群から選ばれ る少なくとも1種の化合物であることを特徴とする感放 射線性樹脂組成物。
 - 7) 化合物(a3) がスチレン、ジシクロペンタニルメ 40 タクリレート、p-メトキシスチレンおよび2-メチル シクロヘキシルアクリレートの群から選ばれる少なくと も1種の化合物であることを特徴とする感放射線性樹脂 組成物。
 - 8) 化合物(a4) が1, 3-ブタジエン、イソプレン および2、3-ジメチル-1、3-ブタジエンの群から 選ばれる少なくとも1種の化合物であることを特徴とす る感放射線性樹脂組成物。

【図面の簡単な説明】

【図1】保護膜の断面形状を示した説明図である。



フロントページの続き

(72)発明者 別所 信夫 東京都中央区築地二丁目11番24号 日本合 成ゴム株式会社内 【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第3部門第3区分 【発行日】平成13年8月28日(2001.8.28)

[公開番号] 特開平8-183819

[公開日] 平成8年7月18日(1996.7.16)

【年通号数】公開特許公報8-1839

【出願番号】特願平6-339138

【国際特許分類第7版】

CO8F 290/04 MRP

[FI]

C08F 290/04 MRP

【手続補正書】

【提出日】平成12年10月3日(2000.10.

3)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】発明の名称

【補正方法】変更

【補正内容】

【発明の名称】

感放射線性樹脂組成物およびそれ

から形成された光デバイス用保護膜

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】追加

【補正内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】[A] (a1) 不飽和カルボン酸および/ または不飽和カルボン酸無水物、

(a2) エポキシ基含有不飽和化合物、

(a3) 前記(a1) および(a2) 以外のモノオレフィン系不飽和化合物および(a4) 共役ジオレフィン系不飽和化合物の共重合体であり、かつ(a4)の共重合量が1~15重量%である共重合体、[B] エチレン性不飽和結合を有する重合性化合物、ならびに[C] 感放射線重合開始剤を含有することを特徴とする感放射線性樹脂組成物。

[請求項2] 請求項1に記載の<u>感放射線性樹脂組成物</u>であって、光デバイス用保護膜の形成に用いるための感放射線性樹脂組成物。

【請求項3】 請求項1または2に記載の感放射線性樹脂組成物から形成された光デバイス用保護膜。